

第 20 回知的基盤部会総会議事次第

日時 2025 年 12 月 5 日 (金) 9:00－11:00

会場 エル・おおさか 本館 6 階 大会議室

開場 (受付) 8:45

議事次第

1. 開会宣言 9:00
2. 開会挨拶 竹歳 尚之 知的基盤部会長 9:00－9:10
(産総研 計量標準総合センター 計量標準普及センター長)
3. 2024 年度および 2025 年度活動報告 (各分科会 10 分) 9:10－9:50
 - 3.1 計測分科会 中野 享 計測分科会長 (産総研 計量標準総合センター
物理計測標準研究部門 研究部門長)
 - 3.2 分析分科会 細田 朝夫 分析分科会長 (和歌山県工業技術センター 所長)
 - 3.3 地質分科会 宮地 良典 地質分科会長 (産総研 地質調査総合センター
地質情報研究部門 副研究部門長)
 - 3.4 電磁環境分科会 境 修 電磁環境分科会長 (山形県工業技術センター 所長)
4. 技術講演 9:50－10:50
「膜構造について～今までの歴史と未来～」
川岸 靖 (太陽工業株式会社 建設事業統括本部 国土事業本部 国土技術部 部長)
5. 連絡事項等 10:50－10:55
次期開催県の紹介 など
6. 閉会挨拶 小林 哲彦 知的基盤部会副部会長 10:55－11:00
(地方独立行政法人大阪産業技術研究所 理事長)
7. 閉会宣言 11:00

----- 昼食・移動 (11:00－12:50) -----

- 見学会 (各自で移動) 12:50 現地集合
13:00 見学開始
見学先: 独立行政法人 造幣局本局

以 上